

レーザー協会第 180 回研究会 ファイバーレーザー技術 ～光源・計測・加工～

【日時】 2018 年 2 月 8 日(木) 13:30～16:50

【会場】 電気通信大学 創立 80 周年記念会館 3 階フォーラム

〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1

<http://www.uec.ac.jp/facilities/exchange/80th/access.html>

(正門を入ってすぐ左手の建物)

【プログラム】

13:30～13:35 開会挨拶

レーザー協会会長

13:35～14:15 「ファイバーレーザーの光コムを用いた応用計測の新展開」

電気通信大学 美濃島 薫 氏

14:15～14:55 「ファイバーレーザーの高出力化のためのコヒーレントビーム結合」

電気通信大学 白川 晃 氏

14:55～15:15 休憩

15:15～15:55 「ファイバーレーザーの特性とその応用」

古河電気工業(株) 江森 芳博 氏

15:55～16:35 「自社製ファイバーレーザーによる微細金属 3D 造形の開発」

日星電気(株) 坂元 慎治 氏

16:35～16:40 閉会挨拶

【参加費】 会員:無料 非会員:4,000 円 (当日お支払いください)

【申し込み先】 レーザ協会事務局へのメール(laser@mech.saitama-u.ac.jp)もしくはウェブページ
(<http://jslt.jp/>)の申し込みフォームにてお申し込みください

【問合せ先】 レーザ協会事務局 (E-mail: laser@mech.saitama-u.ac.jp)